第 73 回総務委員会議事要録

日 時： 2025 年 1 月 25 日 (土) 13:00~16:30

場 所： Web 会議 (Zoom)

出席者： 川田善正会長, 他 20 名

1. 審議事項

- ・ OPJ 2024 の開催結果について報告された。
- ・ OPJ 2025 に関する検討状況について議論された。
- ・ OPJ 2026 の開催地について議論された。
- ・ 第 51 回冬期講習会に関する準備状況について議論された。
- ・ 第 50 回光学シンポジウムに関する準備状況について議論された。
- ・ 2025 年度の体制について議論された。

2. 報告事項

- ・ 「光学」「Optical Review」の現況について
- ・ 会員情報について

JOEM 技術講座「図解・光散乱とその計測への応用 入門」

日 時： 2025 年 6 月 17 日 (火) 9:30~17:00

講 師： 田所利康氏 (テクノ・シナジー), 岩井俊昭氏 (東京農工大学)

場 所： オンライン形式 (Microsoft Teams 使用)

主 催： 日本オプトメカトロニクス協会

協 賛： 日本光学会, 応用物理学会, 日本光学工業協会
ほか

参加費： 協賛 44,880 円 (テキスト・消費税含む)

定 員： 25 名

申込期限： 2025 年 6 月 10 日 (火)

問合せ先： 日本オプトメカトロニクス協会

電話 03-3435-9321 Fax 03-3435-9567

E-mail info@joem.or.jp URL <http://www.joem.or.jp>

JOEM 技術講座「レンズ設計法」

日 時： 2025 年 7 月 16 日 (水) 10:00~16:20, 17 日 (木) 10:00~16:30

場 所： ハイブリッド形式 (対面 (機械振興会館別館 4 階)+オンライン (Microsoft Teams 使用), 状況によってオンライン切り替え可能性あり)

主 催： 日本オプトメカトロニクス協会

協 賛： 日本光学会, 日本光学工業協会, 光産業技術振興協会

参加費： 協賛 80,410 円 (テキスト・消費税含む)

定 員： 35 名 (うち対面は先着順 16 名)

申込期限： 2025 年 7 月 7 日 (月) 定員になり次第締切

問合せ先： 日本オプトメカトロニクス協会

電話 03-3435-9321 Fax 03-3435-9567

E-mail info@joem.or.jp URL <http://www.joem.or.jp>

JOEM 技術講座「照明光学系の基礎と設計法」

日 時： 2025 年 7 月 23 日 (水) 9:30~17:40

場 所： ハイブリッド形式 (対面 (機械振興会館別館 4 階)+オンライン (Microsoft Teams 使用), 状況によってオンライン切り替え可能性あり)

主 催： 日本オプトメカトロニクス協会

協 賛： 日本光学会, 応用物理学会, 日本光学工業協会, 光産業技術振興協会ほか

参加費： 協賛 44,880 円 (テキスト・消費税含む)

定 員： 35 名 (うち対面は先着順 16 名)

申込期限： 2025 年 7 月 11 日 (金) 定員になり次第締切

問合せ先： 日本オプトメカトロニクス協会

電話 03-3435-9321 Fax 03-3435-9567

E-mail info@joem.or.jp URL <http://www.joem.or.jp>

日本光学会 *news* の掲載申込先：

日本光学会 光学広報担当 E-mail koho@myosj.or.jp

メールの件名に「日本光学会 *news* 原稿」と記載してください。

なお、掲載申込は原則として発行日 (10 日) から 2 か月前の 15 日まで、開催日が 1~10 日の場合は、開催日の 3 か月前の 15 日までをお願いします。

掲載にあたっては、「日本光学会 *news*」の掲載基準を日本光学会ホームページでご確認ください。

「レーザー研究」第53巻第3号(2025年3月号)目次

「レーザーによる電子の制御とその応用」特集号

レーザーコンパス

レーザー技術が切りひらく未来—持続可能な社会と革新を支える鍵—……………長谷川和男 (117)

《特集》

レーザー解説

「レーザーによる電子の制御とその応用」特集号によせて……………石川顕一 (118)

極低温環境における電子へのミリ波照射による量子ビットの実現へ向けて……………グリットセンコ アイヴァン, Yiran TIAN, Asher JENNINGS, 川上恵里加 (120)

オンチップテラヘルツ分光による超高速グラフェンキャリアダイナミクス測定……………吉岡克将, 熊田倫雄 (125)

単一電子をパルス利用した時間分解カソードルミネセンス計測……………柳本宗達, 山本直紀, 秋葉圭一郎, 三宮工 (130)

高強度レーザー場で駆動する固体中電子ダイナミクスの第一原理計算……………篠原康, 佐藤駿丞 (135)

深紫外レーザー高調波光電子分光光源による仕事関数の精密測定……………石田行章 (142)

超短パルスレーザーを用いた超高速時間分解電子顕微鏡の開発……………下志万貴博 (147)

レーザーフラッシュ

Conference Report on FACSS SciX 2024 (Federation of Analytical Chemistry and Spectroscopy Societies)……………Faizal (152)

著者紹介……………(154)

セルフフォーカス……………(156)

一般社団法人日本光学会 賛助会員

2025年4月10日現在の本会賛助会員は下記のとおりです。掲載させていただくとともに、本会事業に対するご賛助に厚く感謝の意を表します。

株式会社朝日ラバー	株式会社タムロン
アンシス・ジャパン株式会社	チームオプト株式会社
市光工業株式会社	中央精機株式会社
ウシオ電機株式会社	株式会社東芝
株式会社 AAC Technologies Japan R&D Center	株式会社東精エンジニアリング
株式会社エビデント	株式会社トブコン
株式会社エンプラス研究所	株式会社ナック イメージテクノロジー
オーウェル株式会社	株式会社ニコン
オプトシリウス株式会社	株式会社ニデック
株式会社オプトロニクス社	一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会
オリンパス株式会社	日本シノプシス合同会社
キヤノン株式会社	日本真空光学株式会社
京セラ SOC 株式会社	パナソニックホールディングス株式会社
株式会社清原光学	浜松ホトニクス株式会社
株式会社光学技研	株式会社日立製作所
興和株式会社	華為技術日本株式会社
株式会社五藤光学研究所	Phase One Japan 株式会社
コニカミノルタ株式会社	富士フイルム株式会社
株式会社三恵舎	古野電気株式会社
株式会社シグマ	株式会社ミットヨ
小米日本合同会社	三菱ケミカル株式会社
株式会社スカイテクノロジー	株式会社メニコン
ソーラボジャパン株式会社	株式会社リコー

以上 会員数 46 社, 61 口 (五十音順)